#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

(43) 国際公開日 2005年7月14日 (14.07,2005)

(10) 国際公開番号 WO 2005/064036 A1

(51) 国際特許分類7: C23C 14/34, C22C 9/00, 9/06 (74) 代理人: 小越 勇 (OGOSHI, Isamu); 〒1050002 東京都 港区愛宕一丁目2番2号 虎ノ門9森ビル3階 小越 国際特許事務所 Tokyo (JP). (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/017744 (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が (22) 国際出願日: 2004年11月30日(30.11.2004) 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, (25) 国際出願の言語・ 日本語 DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS. LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, (26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-428520

1号 Tokyo (JP).

内 Ibaraki (IP)

2003年12月25日(25.12.2003)

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HILLIE IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN TD TG)

UZ. VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US.

(72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 岡部 岳夫 (OK-ABE, Takeo) [JP/JP]; 〒3191535 茨城県北茨城市華川 町臼場187番地4株式会社日鉱マテリアルズ磯 原工場内 Ibaraki (JP). 宮下 博仁 (MIYASHITA, Hirohito) [JP/JP]; 〒3191535 茨城県北茨城市華川町臼場

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社

日鉱マテリアルズ (NIKKO MATERIALS CO., LTD.)

[JP/JP]; 〒1050001 東京都港区虎ノ門二丁目10番

187番地4株式会社日鉱マテリアルズ磯原工場

添付公開書類: 国際調査報告書

補正書・説明書

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: COPPER OR COPPER ALLOY TARGET/COPPER ALLOY BACKING PLATE ASSEMBLY

(54) 発明の名称: 銅又は銅合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体

(57) Abstract: [PROBLEMS] To provide a copper or copper alloy target/a copper alloy backing plate assembly wherein the copper or copper alloy target combines the resistance to an eddy current and the other characteristics required to a magnetron spattering target in good balance. [MEANS FOR SOLVING PROBLEMS] A copper or copper alloy target/a copper alloy backing plate assembly for use in magnetron sputtering, wherein the copper alloy backing plate comprises a low beryllium copper alloy or a Cu-Ni-Si based allov: and a copper or copper alloy target/a copper alloy backing plate assembly, wherein the copper alloy backing plate has an electroconductivity of 35 to 60 % (IACS) and a 0.2 % yield strength of 400 to 850 MPa,

-(57) 要約: 【課題】 銅又は銅合金スパッタリングターゲットに対して、耐渦電流特性とその他のマグネトロンス パッタリングターゲットに必要とされる特性をパランス良く両立させた銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキン ★ バッタリングターゲットに必要とされる特性をハラン人良く同旦させに耐入は時日車ファック」と明日はいる。 グブレート組立体を提供することを課題とする。【解決手段】 マグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ケットン飼合金パッキングブレート組立体であって、銅合金パッキングブレートが低くリリウム飼合金パッキングブレートが低くリリウム飼合金パッキー・メーターには立た。まず、日本の全人のより、サイトの大きには立た。まず、日本の全人のより、サイトの大きには立た。まず、日本の全人のより、サイトの大きには立た。まず、日本の全人のより、サイトの大きには立た。まず、日本の全人のより、サイトの大きには立た。まず、日本の全人のより、サイトの大きには立た。まず、日本の全人のより、サイトのよう。 はCu-Ni-Si系合金である銅又は銅合金ターゲット/銅合金パッキングブレート組立体。また、銅合金パッキングブレートが導電車35~60%(IACS)、0. 2%耐カ400~850MPaを備えている銅又は銅合金 ★ ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体。

## 明細書

1

銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体

## 技術分野

[0001] 本発明は、マグネトロンスパッタリングターゲットに必要とされる特性を備えた銅叉は 銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体に関する。

# 背景技術

[0002] 近年、半導体装置や各種電子機器等の薄膜の形成に、スパックリングが使用されている。このスパックリング法は周知のように、荷電粒子をターゲットに向けて照射し、その粒子衝撃力によりターゲットがら粒子を叩き出して、これをターゲットに対向させた、例えばウエハ等の基板にターゲット材料から構成される物質を中心成分とする薄膜を形成する成膜方法である。

このスパッタリング成膜法に使用されるターゲットは通常、平板状又は円盤状の板状を呈しているが、一般にこのターゲットはバッキングプレートに結合されている。

[0003] ターゲットはスパッタリング中に荷電粒子の大量の衝撃を受けるので、ターゲットの 温度が徐々に上昇してくる。

このため、ターゲットを冷却させる必要があり、多くはターゲットの裏面にアルミニウム合金、ステンレス鋼、無酸素鋼等の、熱伝導性の良い材料(バッキングプレート)をはんだ付け、拡散接合、圧着、アンカー効果を利用した接合等の手段により接合して、ターゲットーバッキングプレート組立体を形成する。

そして、このバッキングプレートを外部からの冷却手段を通じて冷却するために、同様に熱伝導性の良いクーリングプレート(冷却板)をさらに結合させて、ターゲットの熱を吸収するようにしている。

最近、スパッタリングがハイパワー化しており、高強度、高熱伝導性、高電気伝導性 を持つ銅合金がバッキングプレート材として広く使用されるようになってきた。またター ゲットとパッキングプレートの接合は、拡散接合法等により強固に接合されるケースが 増えてきている。

[0004] 従来技術を、次に紹介する。

スパッタリングターゲットを、ベリリウム銅合金製バッキングプレートに噛み合わせて 接合する例(例えば、特許文献1参照)、アルミニウム合金ターゲット/Cu-1%Crバ ッキングプレート拡散接合する例がある(例えば、特許文献2参照)。

2

また、0.2%耐力が200MPa以上の銅合金バッキングプレート。例えば、Cu-0.7 ~1. 2wt%Cr含有し、Al、Mg、S、K、Ca、Fe、Ni、As、Ag、Sb、Biから選択され る成分の合計含有量が1wt%以下の銅合金が紹介されている(例えば、特許文献3 参照)。

マグネトロンスパッタリングにおける渦電流に関しては、引用文献4~6などを挙げる ことができる。

「0005」 特に、特許文献6には、マグネトロンスパッタリングにおいてマグネットの回転により 発生する渦電流が影響して膜のユニフォーミティを低下させることが記載されていて 、比抵抗が3.0 $\mu$   $\Omega$ ・cm以上、強度150MPa以上のアルミニウム合金または銅合金 を使用することが示されている。

この中で、実施例には4.9 $\mu$   $\Omega$ ・cm、182MPaの工業用アルミニウム合金、7.2 μΩ·cm(24%IACS)、320MPaの黄銅、比較例として、75MPaのAl-0.5Cu、2 . 1 μ Ω·cm(82%IACS)、465MPaのCu-Crバッキングプレートが記載されてい る。

また、特許文献7には、Cuの純度が99.7%で、100~3000重量ppm(0.01~0 . 3wt%)の副元素を添加して、ターゲットとの熱圧着を防止するというバッキング材 が提案されている。この場合の添加元素は極少量で、熱伝導性を重視したバッキン グプレート材として提案されている。

特許文献1:米国特許第5269899号 特許文献2:特開平10-330929号公報

特許文献3:特關平11-236665号公報

特許文献4:特開平3-134170号公報

特許文献5:特開平10-195649号公報

特許文献6:特開2001-329362号公報

特許文献7:特開平1-180975号公報

[0006] しかし、上記のような従来型のバッキングプレートには問題がある。

具体的な例として、ダマシンプロセスによって形成される微細銅配線(例えば90、6 5nm配線ルール)が挙げられる。このプロセスでは、配線溝にタンタルや窒化タンタルなどのパリヤー膜を形成した後、シード層としての銅あるいは銅合金膜をスパッタ成膜することが行なわれるが、このような微細なシード層を形成するためには、よりハイパワースパッタによってスパッタ粒子のイオン化率を向上させて、成膜をコントロールしなければならない。

例えば、特許文献6の実施例に挙げられている黄銅バッキングプレートでは、十分な膜のユニフォーミティが得られない。また、比較例に挙げられているCu-Crバッキングプレートでは、渦電流によるマグネット回転問題によって、十分なユニフォーミティが得られないという問題があった。

上記特許文献に記載のバッキングプレートはいずれも適合せず、問題がある。詳しい説明については、後述する実施例と比較例に基づいて説明する。

### 発明の開示

### 発明が解決しようとする課題

[0007] 本発明は、銅又は銅合金スパッタリングターゲットに対して、耐渦電流特性とその他のマグネトロンスパッタリングターゲットに必要とされる特性をパランス良く両立させた銅又は銅合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体を提供することを課題とする。

### 課題を解決するための手段

### [0008] 本発明は、

1)マグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット/銅合金パッキング プレート組立体であって、銅合金パッキングプレートがBe:0.2~0.5wt%含有する 低ベリリウム銅合金又はNi:2~4wt%、Si0.3~0.9wt%を含有するCu-Ni-Si 合金若しくはCu-Ni-Si系合金であることを特徴とする銅又は銅合金ターゲット/銅 合金パッキングプレート組立体。

2)Cu-Ni-Si系合金パッキングプレートにおいて、Ni:2〜4wt%、Si0. 3〜0. 9wt%、Cr:0. 1〜0. 9wt%若しくはMg:0. 1〜0. 9wt%を含有するCu-Ni-Si系合

金であることを特徴とする1記載の銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体。

- 3)マグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット/銅合金パッキング プレート組立体であって、銅合金パッキングプレートが導電率35〜60%(IACS)、0 . 2%耐力400〜850MPaを備えていることを特徴とする銅又は銅合金ターゲット/ 銅合金パッキングプレート組立体。
- 4)マグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキング プレート組立体であって、銅合金バッキングプレートが導電率35~60%(IACS)、0 . 2%耐力400~850MPaを備えていることを特徴とする1又は2記載の銅又は銅合
- . 2.7mm/J400~630/Mraを輸えていることを特徴とする1.又は2記載の頻又位頻合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体。
- 5)拡散接合された銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体でであることを特徴とする1〜4のいずれかに記載の銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体。
- 6)拡散接合温度が175〜450° Cであることを特徴とする請求項5記載の銅又は銅 合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体。

## を提供するものである。

## 発明の効果

[0009] 本発明の銅合金パッキングプレートは、熱膨張係率が同程度である銅、銅合金(銅基合金)スパッタリングターゲットに対して拡散接合後の反りが少なく極めて有効である。また、耐渦電流特性とその他のマグネトロンスパッタリングターゲットに必要とされる特性をパランス良く両立させた銅又は銅合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体を得ることができる。さらに、スパッタ膜のユニフォーミティも良好であるという優れた効果を有する。

発明を実施するための最良の形態

[0010] 本発明のマグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット/銅合金 パッキングプレート組立体を構成する銅合金パッキングプレートは、Be:0.2-0.5 wt%含有する低ペリリウム銅合金又はNi:2~4wt%、Si0.3~0.9wt%を含有す るCu-Ni-Si合金若しくはCu-Ni-Si系合金である。Cu-Ni-Si系合金としては、特 にNi: 2~4wt%、Si0. 3~0. 9wt%、Cr: 0. 1~0. 9wt%若しくはMg: 0. 1~0. 9wt%を含有するCu-Ni-Si系合金が望ましい。

[0011] また、本発明のマグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体の銅合金パッキングプレートは、導電率35~60%(I ACS)、0. 2%耐力400~850MPaを備えていることが望ましい。なお、IACSは、標準軟銅(1. 7241 μ Ω・cm)の導電率を100%としたものである。

上記Be:0.2~0.5wt%含有する低ベリリウム銅合金又はNi:2~4wt%、Si0.3~0.9wt%を含有するCu-Ni-Si合金若しくはCu-Ni-Si系合金は、いずれもこの条件を満足するパッキングプレート材である。銅合金製パッキングプレート材としては、上記導電率及び耐力を備えていれば、これら以外の副成分を添加した銅合金材を使用することもできる。

一般に、高比抵抗で高強度の銅合金が有効であると考えられる。しかし、比抵抗の高いものは(導電率の低いものは)渦電流を低減できるが、相対的に導電性と比例関係にある熱伝導性が低下してしまうので、導電率(%IACS)35~60%が適しており、強度的には0.2%耐力400~850MPaの銅合金バッキングプレートが最も適している。

[0012] 本発明の銅又は銅合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体は拡散接合 により緊密に結合するのが望ましい。特に、特に30kWを超えるようなハイパワースパ ッタでは、ターゲット/バッキングプレートの接合は、拡散接合によるのが最適である

インジウムなどの低融点ろう材ではスペッタリング中の発熱によって接合部が剥離してしまう。また銀ろうなどの高融点ろう材では、組織制御されたターゲットを変質させて しまうからである。

[0013] また、導電率と強度を最適に制御したバッキングプレート材を変質させない温度条件で拡散接合を行わなければならない。

拡散接合中や、拡散接合後のパッキングプレート材の変質は、接合界面での反応によって脆化部を形成して接合強度を低下させてしまう可能性がある。

接合時の上限温度は450° Cである。すなわち、拡散接合温度は175~450° C

実施例

の範囲で行うことが望ましい。この範囲であれば、銅、銅合金(銅基合金)スパックリン グターゲットと銅合金パッキングプレート間で脆化反応が起こることはなく、バッキング プレートからの拡散によるターゲットの汚染もほとんどないからである。

- [0014] 以下、実施例および比較例に基づいて説明する。なお、本実施例はあくまで一例 であり、この例のみに制限されるものではない。すなわち、本発明の技術思想に含ま れる他の態様または変形を包含するものである。
- [0015] (実施例1-3及び比較例1-11)

実施例1-3及び比較例1-11に示すターゲット及びスパックリング条件は、次の通りである。

ターゲット:高純度銅(6N)、直径: φ350mm、厚さ:12mm ターゲット/バッキングプレート接合:拡散接合450° C 合計厚さ:17mm スパッタパワー:30kW

[0016] 実施例1-3及び比較例1-11に用いた銅材又は合金の種類(番号)及びその具体 的な銅又は銅合金の成分組成の一覧を、表1に示す。なお、表1において、C18000 、C18150は、CDA(銅開発協会)の番号を示す。その他、C7025(4桁の数字番号)等 はJIS規格の番号を示す。また、マグネット回転数、回転変動、ユニフォーミティ及び 評価を、表2に示す。また、実施例1-3及び比較例1-11の導電率及び0.2%耐力 を、表3に示す。

表2に示すように、実施例1-3については、マグネット回転数、回転変動、ユニフォーミティがいずれも良好であり、総合評価は優又は良である。これに対し、比較例1-11は、通常のベリリウム銅とCu-Cr系銅合金が総合評価として可である以外は、ユニフォーミティ等が悪く、総合評価は不可である。

例えば、比較例2の黄銅は、導電率が低いので渦電流が低く、マグネットは良く回り 変動は少ないが、熱伝導率が低いので、ターゲットの熱が高くなり、大きな歪みがタ ーゲットとバッキングプレート間に作用する。この結果、ユニフォーミティが悪くなる。ま たバッキングプレートとしての強度も低いので、この歪みを押さえ込むこともできない。 [0017] また、比較例5及び6のりん青銅やアルミ青銅では、より渦電流が低く、磁場は良好 に形成されるが、ターゲットの熱発散が悪すぎて、たとえバッキングプレートの強度が 十分であっても、スパッタ速度が高くなり過ぎて、ライフを通じてユニフォーミティ変化 が大きくて、適していない。

さらに、比較例10のCu-0.3wt%Ni及び比較例11のCu-0.2wt%Ni-0.1wt%Siは、微量元素を添加してパッキングプレートとターゲットとの熱圧着を防止するとともに、高熱伝導性を維持しようとしたものであるが、スパッタ中期から後期にかけてユニフォーミティが著しく悪くなるという結果になった。

また、表3に導電率と0.2%耐力の関係を示すが、本発明の銅合金バッキングプレートはいずれも良好な範囲に入っている。

このように、本発明の銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体は、従来のそれに比べ優れていることが分かる。

[0018] [表1]

	銅又は銅合金の種類(番号)	銅又は銅合金の成分組成	
実施例1	低ベリリウム銅(C17530)	Cu-2.1% (Ni + Co) -0.3%Be	
実施例2	(C7025)	Cu-3%Ni-0.65%Si-0.15%Mg	
実施例3	(C18000) Cu-3%Ni-0.65%Si-0.15%C		
比較例 1 ペリリウム鋼(C1720)		Cu-0.2% (Ni + Co) -1.9%Be	
比較例 2 黄銅 (C2600)		Cu-30%Zn	
比較例3	無酸素銅(C1020)	99.96%以上Cu	
比較例4	クロム銅	Cu-1.2%Cr	
比較例5	りん青銅 (C5191)	Cu-6%Sn-0.1%P	
比較例 6	アルミ青銅 (C6161)	Cu-9%Al-4%Fe-1.5% (Ni+Mn)	
比較例7	Cu-Fe系銅合金	Cu-2.3%Fe	
比較例8	Cu-Zr系銅合金	Cu-0.1%Zr	
比較例 9	例 9 Cu-Cr-2r系銅合金(C18150) Cu-1.5%Cr-0.15%2r		
比較例10	Cu-Ni 系鋼合金	Cu-0. 3wt%Ni	
比較例11	Cu-Ni-Si系銅合金	Cu-0. 2w1%Ni-0. 1wt%Si	

C18000, C18150は、CDA (銅開発協会) の番号を示す。

その他、C7025 (4桁の数字番号)等はJIS規格の番号を示す。

[0019] [表2]

◎優、○良、△可、×不可

	マグネット回転数	回転	ユニフォ			評価
	(黄銅を100%)	±%	(スパッ 夕初期)	ーミティ (スパッ タ中期)	(スパッ 夕後期)	
実施例1	95	<0.5	0	0	0	0
実施例2	95	<0.5	0	0	0	0
実施例3	96	<0.5	0	0	0	0
上較例1	101	<0.5	Δ	Δ	0	Δ
比較例2	100	<0.5	0	×	×	×
比較例3	· 87	<2.5	. Δ	×	×	×
比較例4	91	<1.5	Δ	×	×	×
比較例 5	104	. <0, 5	×	Δ	0	×
比較例6	105	<0.5	×	Δ	0	×
比較例7	92	<1.5	Δ	×	×	×
比較例8	89	<1.5	Δ	Δ	Δ	Δ
比較例9	90	<1.5	Δ	Δ	×	×
比較例10	89	<1.5	Δ	×	×	×
比較例11	93	<1.5	Δ	×	×	×

[0020] [表3]

	導電率	0.2%耐力
	(%IACS)	(MPa)
実施例1	3 8	790
実施例2	5 2	540
実施例3	4 5	560
比較例1	2 5	1100
比較例2	2 4	280
比較例3	101	6 0
比較例4	8 2	4 5 0
比較例 5	18	480
比較例6	1 4	6 1 0
比較例7	7 0	370
比較例8	9 5	3 1 0
比較例 9	8 5	380
比較例10	88	160
比較例11	68	250

## 産業上の利用可能性

[0021] 銅合金バッキングプレートは、熱膨張係率が同程度である銅、銅合金(銅基合金) スパッタリングターゲットに対して拡散接合後の反りが少なく極めて有効である。また、 耐渦電流特性とその他のマグネトロンスパッタリングターゲットに必要とされる特性を パランス良く両立させた銅叉は銅合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体 を得ることができる。さらに、スパッタ膜のユニフォーミティも良好であるという優れた効 果を有する。したがって、30kWを超えるようなハイパワースパッタに、特に有用であ る。

## 請求の範囲

- [1] マグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット/銅合金パッキング プレート組立体であって、銅合金パッキングプレートがBe:0.2~0.5wt%含有する 低ペリリウム銅合金又はNi:2~4wt%、Si0.3~0.9wt%を含有するCu-Ni-Si 合金若しくはCu-Ni-Si系合金であることを特徴とする銅又は銅合金ターゲット/銅 合金パッキングプレート組立体。
- [2] Cu-Ni-Si系合金パッキングプレートにおいて、Ni: 2~4wt%、Si0. 3~0. 9wt%、Cr:0. 1~0. 9wt%若しくはMg:0. 1~0. 9wt%を含有するCu-Ni-Si系合金であることを特徴とする請求項1記載の銅又は銅合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体。
- [3] マグネトロンスバッタリングに使用する鋼又は銅合金ターゲット/銅合金パッキング プレート組立体であって、銅合金パッキングプレートが導電率35〜60%(IACS)、0 . 2%耐力400〜850MPaを備えていることを特徴とする鋼又は銅合金ターゲット/ 銅合金パッキングプレート組立体。
- [4] マグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット/銅合金パッキング プレート組立体であって、銅合金パッキングプレートが導電率35〜60% (IACS)、0 . 2%耐力400〜850MPaを備えていることを特徴とする請求項1又は2記載の銅又 は銅合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体。
- [5] 拡散接合された銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体である ことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の銅又は銅合金ターゲット/銅合金 バッキングプレート組立体。
- [6] 拡散接合温度が175~450° Cであることを特徴とする請求項5記載の銅又は銅合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体。

#### 補正書の請求の範囲

[2005年5月10日 (10.05.05) 国際事務局受理:出願当初の請求の範囲 3は取り下げられた;出願当初の請求の範囲1は補正された; 他の請求の範囲は変更なし。(1頁)]

- [1] (補正後)マグネトロンスパッタリングに使用する鋼又は銅合金ターゲット/銅合金 パッキングプレート組立体であって、銅合金パッキングプレートがBe:0.2~0. 5wt%合有する低ペリリウム銅合金又はNi:2~4wt%、Si0.3~0.9w t%を含有するCu-Ni-Si合金若しくはNi:2~4wt%、Si0.3~0. 9wt%を含有するCu-Ni-Si系合金であることを特徴とする鋼又は銅合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体。
- [2] Cu-Ni-Si系合金パッキングプレートにおいて、Ni:2~4wt%、Si0.3~0.9wt%、Cr:0.1~0.9wt%若しくはMg:0.1~0.9wt% を含有するCu-Ni-Si系合金であることを特徴とする請求項1記載の銅叉は銅合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体。
- . [3] (削除)
  - マグネトロンスパッタリングに使用する頻又は銅合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体であって、銅合金パッキングプレートが靖電率35~60%(IACS)、
    2%耐力400~850MPaを備えていることを特徴とする請求項1又は2記載の頻又は銅合金ターゲット/鍋合金パッキングプレート組立体。
  - [5] 拡散接合された銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングブレート組立体であることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングブレート組立体。
  - [6] 拡散接合温度が175~450° Cであることを特徴とする請求項5記載の銅又は銅 合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体。

### 補正された用紙(条約第19条)

### 条約19条に基づく説明書

請求の範囲第1項の記載中、成分量が特定されていない「Cu-Ni-Si系合金」という記載を、「Ni:2~4wt%、Si0.3~0.9wt%を含有するCu-Ni-Si系合金」と補正し、合金成分を明細書の記述に整合させて補正した。

請求の範囲第3項は、銅合金の成分組成を特に限定しないものであったが、これを明細書の記述に整合させて銅合金の成分組成を限定した場合、 同第4項と重複することになるので、同第3項を削除した。

以上の補正により、特許請求の範囲の記載不備は解消した。

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/017744 CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl7 C23C14/34, C22C9/00, C22C9/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl7 C23C14/34, C22C9/00, C22C9/06

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) JICST, WPI/L, SCIÈNCE DIRECT

#### DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Further documents are listed in the continuation of Box C.

Special categories of cited documents:

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	YUTAKA KOSHIBA et al., Mitsubishi material's high performance oxygen free copper and high performance alloys, SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROCESSING MATERIALS FOR PROPERTIES, 2000, pages 101 to 104	1-6
А	JP 03-079734 A (Sumitomo Kínzoku Kozan Shindo Hanbai Kabushiki Kaisha), 04 April, 1991 (04.04.91), Claims (Family: none)	1-6
А	JP 01-180975 A (Tanaka Kikinzoku Kogyo Kabushiki Kaisha), 18 July, 1989 (18.07.89), Claims (Family: none)	1-6

See patent family annex.

	Special categories of cited documents:	Marie			
1	document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	- F*	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention		
"E"	earlier application or patent but published on or after the international filing date	"X"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive		
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)			step when the document is taken alone		
		"Y"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is		
	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		combined with one or more other such documents, such combination		
"p"	P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		being obvious to a person skilled in the art		
	F	"&"	document member of the same patent family		
Date	of the actual completion of the international search	Die			
		Date of mailing of the international search report			
28 February, 2005 (28.02.05)			15 March, 2005 (15.03.05)		
Name and mailing address of the ISA/		Authorized officer			
Japanese Patent Office					
Pacsimile No.		Telephone No.			
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)					

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP2004/017744

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category\* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. Α JP 11-236665 A (Japan Energy Corp.), 1-6 31 August, 1999 (31.08.99), Claims & WO 01/00899 A1 Α JP 2001-329362 A (Nikko Materials Co., Ltd.), 1-6 27 November, 2001 (27.11.01), Claims (Family: none)